

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

G/IT/2/Add.1/Rev.1
29 juillet 1999

(99-3201)

Comité des participants sur l'expansion du commerce
des produits des technologies de l'information

APERÇU DES DIVERGENCES DANS LA CLASSIFICATION DES PRODUITS VISÉS À L'APPENDICE B

Note du Secrétariat

Révision

Pour aider les participants à examiner les divergences existant entre eux dans la façon de classer les produits des technologies de l'information, le Secrétariat avait récapitulé, dans les documents G/IT/2 et G/IT/2/Add.1, les diverses classifications des produits visés à l'Appendice B. À la réunion du Comité du 6 juillet 1999, il a été demandé que le document G/IT/2/Add.1 soit mis à jour de façon à fournir les renseignements les plus récents concernant les divergences dans la classification. Plus précisément, il s'agirait d'inclure les participants qui s'étaient joints à la Déclaration ministérielle depuis la publication du document initial et d'incorporer tout changement appliqué par les participants sous forme de rectifications ou de modifications.

Le tableau joint en annexe a été établi à partir des listes d'engagements des participants de façon à fournir ces renseignements. Pour chaque catégorie de produits visés à l'Appendice B, les différents codes à six chiffres du SH sont soulignés. Sous chacun de ces codes apparaissent les abréviations à deux lettres indiquant les participants qui les utilisent. Le chiffre figurant à droite du code du SH indique le nombre de participants qui ont classé le produit sous ce code du SH. Les abréviations suivantes composées de deux lettres sont utilisées dans le tableau pour désigner les participants:

AU--Australie	MC--Macao
CA--Canada	ML--Malaisie
CO--Costa Rica	MU--Maurice
CZ--République tchèque	NO--Norvège
EL--El Salvador	NZ--Nouvelle-Zélande
ES--Estonie	PA--Panama
EC--Communauté européenne	PH--Philippines
HK--Hong Kong, Chine	PO--Pologne
IC--Islande	RO--Roumanie
IN--Inde	SE--Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu
IO--Indonésie	SI--Singapour
IS--Israël	SL--République slovaque
JA--Japon	SW--Suisse ¹
KO--Corée	TH--Thaïlande
KY--République kirghize	TU--Turquie
LA--Lettonie	US--États-Unis
LI--Lituanie	

¹ Au nom de l'Union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein.

Appendice B Produits--Divergences de classification par SH et par participant

113 Tubes réacteurs à quartz et supports pour insertion dans des fours de diffusion et fours à oxydation pour la production de plaquettes à semi-conducteurs

1964 1
CA

681599 3

IC
JA
MC
701710 21
AU
CA
CO
EL
HK
IC
IN
IO
JA
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
SE
SI
SW
TH
US

702000 17

CZ
EC
ES
IC
IN
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
PO
RO
SL
TU
US

114 Appareils de métallisation chimique sous vide pour la production de semi-conducteurs

1964 1
CA

841989 31

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK

IC
IN
IO
IS
JA
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU

847989 6

IC
JA
KO
MC
SE
US

115 Parties d'appareils de métallisation chimique sous vide pour la production de semi-conducteurs

1964 1

CA

841990 31

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI

SL
SW
TH
TU
847990 6
IC
JA
KO
MC
SE
US
**122 Appareils pour le décapage ou le nettoyage
des plaquettes à semi-conducteurs**
1964 1
CA
842430 3
IC
JA
MC
845610 3
IC
JA
MC
845620 3
IC
JA
MC
845691 15
AU
CO
EL
HK
IC
IN
IO
MC
NO
NZ
PA
PH
SE
SI
TH
845699 19
CA
CZ
EC
ES
IC
IS
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
PA
PO
RO
SL
TU
US
847989 4
IC
JA

MC
SW
**125 Machines à laser pour le découpage par rayons
laser des pistes de contact, destinées à la
production de semi-conducteurs**
1964 1
CA
845610 20
CA
CZ
EC
ES
IC
IS
JA
KO
KY
LA
LI
ML
MU
PO
RO
SE
SL
SW
TU
US
845690 1
PA
845691 1
MC
845699 14
AU
CO
EL
HK
IC
IN
IO
MC
NO
NZ
PH
SE
SI
TH
8462 1
IC
851580 2
IC
MC
**126 Machines à scier pour le découpage en
tranches de lingots monocristallins ou de
plaquettes en microplaquettes**
1964 1
CA
820890 2
IC
MC
8463 1
IC
846410 33
AU
CA
CO

CZ		EC	
EC		EL	
EL		ES	
ES		HK	
HK		IC	
IC		IN	
IN		IO	
IO		IS	
IS		JA	
JA		KO	
KO		KY	
KY		LA	
LA		LI	
LI		MC	
MC		ML	
ML		MU	
MU		NO	
NO		NZ	
NZ		PA	
PA		PH	
PH		PO	
PO		RO	
RO		SE	
SE		SI	
SI		SL	
SL		SW	
SW		TH	
TH		TU	
TU		US	
US		<u>847990</u>	2
<u>846420</u>	1	JA	
IC		MC	
<u>846490</u>	2	130 Parties de machines de découpage en dés	
JA		pour le grattage ou le rainurage des plaquettes	
MC		à semi-conducteurs	
<u>846691</u>	2	<u>1964</u>	1
IC		CA	
MC		<u>820890</u>	3
<u>847989</u>	3	IC	
IC		JA	
JA		MC	
MC		<u>846610</u>	1
<u>847990</u>	2	US	
IC		<u>846620</u>	1
MC		US	
129 Parties de machines à scier pour le découpage		<u>846630</u>	1
en tranches de lingots monocristallins ou de		US	
plaquettes en microplaquettes		<u>846691</u>	32
<u>1964</u>	1	AU	
CA		CA	
<u>82089</u>	1	CO	
JA		CZ	
<u>820890</u>	2	EC	
IC		EL	
MC		ES	
<u>846610</u>	1	HK	
US		IN	
<u>846620</u>	1	IO	
US		IS	
<u>846630</u>	1	JA	
US		KO	
<u>846691</u>	33	KY	
AU		LA	
CA		LI	
CO		MC	
CZ		ML	

MU		851590	2
NO		IC	
NZ		MC	
PA		135	Parties d'appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs
PH		1964	1
PO		CA	
RO		842490	3
SE		IC	
SI		JA	
SL		MC	
SW		846620	1
TH		US	
TU		846630	1
US		US	
846693	3	846693	33
IC		AU	
JA		CA	
MC		CO	
847990	2	CZ	
JA		EC	
MC		EL	
133	Parties de machines à laser pour le découpage par rayon laser des pistes de contact, destinées à la production de semi-conducteurs	ES	
1964	1	HK	
CA		IC	
846610	1	IN	
US		IO	
846620	1	IS	
US		JA	
846630	1	KO	
US		KY	
846693	33	LA	
AU		LI	
CA		MC	
CO		ML	
CZ		MU	
EC		NO	
EL		NZ	
ES		PA	
HK		PH	
IC		PO	
IN		RO	
IO		SE	
IS		SI	
JA		SL	
KO		SW	
KY		TH	
LA		TU	
LI		US	
MC		847990	3
ML		IC	
MU		JA	
NO		MC	
NZ		137	Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs
PA		1964	1
PH		CA	
PO		842230	3
RO		IC	
SE		JA	
SI		MC	
SL		846599	3
SW		IC	
TH		JA	
TU		MC	
US		847710	30

AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TH
 TU
 US
847740 4
 IC
 JA
 MC
 US
847759 12
 CZ
 EC
 ES
 IC
 KY
 LA
 LI
 MC
 RO
 SL
 TU
 US
847780 3
 IC
 JA
 MC
847980 1
 MC
847989 5
 JA
 KO
 LI
 PO
 SW
138 Parties de matériel d'encapsulation
1964 1
 CA
842290 3
 IC
 JA

MC
846692 3
 IC
 JA
 MC
847790 29
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IN
 IO
 IS
 JA
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 RO
 SE
 SI
 SL
 TH
 TU
 US
847990 6
 IC
 JA
 KO
 MC
 PO
 SW
**139 Machines automatisées pour le transport, la
 manutention et le stockage de plaquettes à
 semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes,
 de boîtes de plaquettes et d'autres matériaux
 destinés à des dispositifs à semi-conducteurs**
1964 1
 CA
842820 1
 US
842833 1
 US
842839 14
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 RO
 SL

TU
US
842890 6
IC
JA
MC
ML
SW
US
847950 18
AU
CA
CO
EL
HK
IC
IN
IO
JA
MC
MU
NO
NZ
PA
PH
SE
SI
TH

847989 3

IC
JA
MC
847990 1
PO

**141 Appareils à dépôt physique par pulvérisation
sur les plaquettes à semi-conducteurs**

1964 1
CA
841989 13
CZ
EC
ES
IC
IS
KY
LA
LI
MC
PO
RO
SL
TU
847989 19
AU
CA
CO
EL
HK
IC
IN
IO
KO
MC
ML
MU
NZ

PA
PH
SE
SI
TH
US
854311 3
IC
MC
SE
854389 15
CZ
EC
ES
IC
IS
JA
KY
LA
LI
MC
NO
RO
SL
SW
TU

**142 Appareils pour l'attaque par humidification, le
développement, le décapage ou le nettoyage
des plaquettes à semi-conducteurs des
systèmes d'affichage à écran plat**

1964 1
CA
842489 1
US
846490 4
CA
IC
MC
US
847989 32
AU
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE

SI
 SL
 SW
 TH
 TU
 US
849889 1
 IS
901049 3
 IC
 JA
 MC
143 Appareils de fixation de puces, appareils de transport automatique sur bande et microsoudes de fils pour l'assemblage de semi-conducteurs
1964 1
 CA
846599 3
 IC
 JA
 MC
847989 32
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TH
 TU
 US
851580 17
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI

MC
 NO
 RO
 SL
 SW
 TU
 US
851590 11
 CZ
 EC
 ES
 IS
 KY
 LA
 LI
 NO
 RO
 SL
 TU
8517 1
 SW
144 Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs
1964 1
 CA
842230 1
 JA
846599 1
 JA
847710 2
 ML
 US
847740 2
 JA
 US
847759 1
 US
847780 1
 JA
847989 30
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 RO
 SE
 SI

SL		IC	
SW		IN	
TH		IO	
TU		MC	
<u>847990</u>	1	MU	
PO		NO	
<u>854389</u>	10	NZ	
CZ		PA	
EC		PH	
ES		PO	
IS		SE	
KY		SI	
LA		SW	
LI		TH	
RO		147 Appareils à dépôt physique pour la production	
SL		de semi-conducteurs	
TU		<u>1964</u>	1
146 Machines à coudre, à plier et à dresser les fils		CA	
de sortie de semi-conducteurs		<u>841989</u>	4
<u>1964</u>	1	IC	
CA		JA	
<u>8462</u>	1	MC	
IC		PO	
<u>846221</u>	15	<u>847989</u>	20
CZ		AU	
EC		CA	
ES		CO	
IS		EL	
JA		HK	
KO		IC	
KY		IN	
LA		IO	
LI		KO	
MC		MC	
ML		ML	
RO		MU	
SL		NZ	
TU		PA	
US		PH	
<u>846229</u>	15	SE	
CZ		SI	
EC		SW	
ES		TH	
IS		US	
JA		<u>851410</u>	3
KO		IC	
KY		JA	
LA		MC	
LI		<u>851420</u>	3
MC		IC	
ML		JA	
RO		MC	
SL		<u>851430</u>	3
TU		IC	
US		JA	
<u>8463</u>	1	MC	
IC		<u>851440</u>	3
<u>846390</u>	2	IC	
JA		JA	
MC		MC	
<u>847989</u>	19	<u>854389</u>	11
AU		CZ	
CA		EC	
CO		ES	
EL		IS	
HK		KY	

LA
LI
NO
RO
SL
TU
**148 Tournettes pour le dépôt d'émulsions
photographiques sur les plaquettes à semi-
conducteurs**

1964 1

CA

842119 14

CZ

EC

ES

IC

IS

KY

LA

LI

MC

ML

PO

RO

SL

TU

842489 3

IC

JA

MC

847989 22

AU

CA

CO

EL

HK

IC

IN

IO

JA

KO

MC

ML

MU

NO

NZ

PA

PH

SE

SI

SW

TH

US

**149 Parties d'appareils à dépôt physique par
pulvérisation sur les plaquettes à semi-
conducteurs**

1964 1

CA

841990 1

PO

847990 18

AU

CA

CO

EL

HK

IC

IN

IO

KO

MC

ML

NZ

PA

PH

SE

SI

TH

US

854390 17

CZ

EC

ES

IC

IS

JA

KY

LA

LI

MC

MU

NO

RO

SE

SL

SW

TU

**150 Parties d'appareils de fixation de puces,
d'appareils de transport automatique sur
bande et de microsoudées de fils pour
l'assemblage de semi-conducteurs**

1964 1

CA

846692 3

IC

JA

MC

847990 33

AU

CA

CO

CZ

EC

EL

ES

HK

IC

IN

IO

IS

JA

KO

KY

LA

LI

MC

ML

MU

NO

NZ

PA

PH

PO		153	Parties d'appareils pour l'attaque par
RO			humidification, le développement, le décapage
SE			ou le nettoyage des plaquettes à semi-
SI			conducteurs et des systèmes d'affichage à
SL			écran plat
SW		1964	1
TH		CA	
TU		842490	1
US		US	
851590	6	846620	1
IC		US	
JA		846630	1
KO		US	
MC		846691	4
SW		CA	
US		IC	
151	Parties de tournettes pour le dépôt	MC	
	d'émulsions photographiques sur les	US	
	plaquettes à semi-conducteurs	847990	32
1964	1	AU	
CA		CO	
842119	1	CZ	
PO		EC	
842191	13	EL	
CZ		ES	
EC		HK	
ES		IC	
IC		IN	
IS		IO	
KY		IS	
LA		JA	
LI		KO	
MC		KY	
ML		LA	
RO		LI	
SL		MC	
TU		ML	
842199	2	MU	
IC		NO	
MC		NZ	
842490	3	PA	
IC		PH	
JA		PO	
MC		RO	
847990	21	SE	
AU		SI	
CA		SL	
CO		SW	
EL		TH	
HK		TU	
IC		US	
IN		854390	10
IO		CZ	
JA		EC	
KO		ES	
MC		IS	
MU		KY	
NO		LA	
NZ		LI	
PA		RO	
PH		SL	
SE		TU	
SI		901090	3
SW		IC	
TH		JA	
US		MC	

154 Parties de machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes, de boîtes de plaquettes et d'autres matériaux destinés à des dispositifs à semi-conducteurs

1964 1
 CA
843139 17
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 RO
 SL
 SW
 TU
 US
847990 19
 AU
 CA
 CO
 EL
 HK
 IC
 IN
 IO
 JA
 MC
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 SE
 SI
 TH
155 Parties de matériel d'encapsulation pour l'assemblage des semi-conducteurs
1964 1
 CA
842290 1
 ML
846692 3
 IC
 JA
 MC
847790 5
 IC
 JA
 MC
 SE
 US
847990 30
 AU
 CA
 CO

CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 RO
 SI
 SL
 SW
 TH
 TU
854390 10
 CZ
 EC
 ES
 IS
 KY
 LA
 LI
 RO
 SL
 TU
157 Parties de machines à couder, à plier et à dresser les fils de sortie de semi-conducteurs
1964 1
 CA
846610 1
 US
846620 1
 US
846630 1
 US
846690 1
 IS
846694 16
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 RO
 SL
 TU

US
847990 18
 AU
 CA
 CO
 EL
 HK
 IC
 IN
 IO
 MC
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 SE
 SI
 SW
 TH
847998 1
 PO

158 Parties d'appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs

1964 1
 CA
841690 1
 MC
841990 14
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KY
 LA
 LI
 MC
 PO
 RO
 SL
 TU
847990 20
 AU
 CA
 CO
 EL
 HK
 IC
 IN
 IO
 KO
 MC
 ML
 MU
 NZ
 PA
 PH
 SE
 SI
 SW
 TH
 US
851490 3
 IC

JA
 MC
854390 11
 CZ
 EC
 ES
 IS
 KY
 LA
 LI
 NO
 RO
 SL
 TU

162 Appareils pour le chauffage rapide des plaquettes à semi-conducteurs

1964 1
 CA
841989 14
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KY
 LA
 LI
 MC
 PO
 RO
 SL
 TU
851430 33
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TH
 TU

US
854389 3
 IC
 JA
 MC
**164 Parties d'appareils pour le traitement
 thermique rapide des plaquettes**

1964 1
 CA
841990 14

CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KY
 LA
 LI
 MC
 PO
 RO
 SL
 TU
851490 32

AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TH
 TU
 US
854390 3

IC
 JA
 MC
166 Testeurs de plaquettes

1964 1
 CA
847989 2
 IC

MC
853690 30
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 RO
 SE
 SI
 SL
 TH
 TU
 US
903082 2
 IN
 KO
903090 1
 SW
903141 3
 IC
 JA
 MC

**168 Appareils pour l'attaque par humidification, le
 développement, le décapage ou le nettoyage
 des plaquettes à semi-conducteurs et des
 systèmes d'affichage à écran plat**

1964 1
 CA
842489 1
 US
846490 1
 US
847989 17
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 PO
 RO
 SL

SW		SL	
TU		SW	
US		TU	
<u>854330</u>	29	US	
AU		<u>854390</u>	27
CA		AU	
CO		CA	
CZ		CO	
EC		CZ	
EL		EC	
ES		EL	
HK		ES	
IC		HK	
IN		IC	
IO		IN	
IS		IO	
KY		IS	
LA		KY	
LI		LA	
MC		LI	
ML		MC	
MU		MU	
NO		NO	
NZ		NZ	
PA		PA	
PH		PH	
PO		RO	
RO		SE	
SE		SI	
SI		SL	
SL		TH	
TH		TU	
TU		<u>901090</u>	1
<u>901049</u>	3	JA	
IC		175 Microscopes optiques stéréoscopiques	
JA		pourvus d'appareillages spécifiquement	
MC		conçus pour la manipulation et le transport de	
169 Parties d'appareils pour l'attaque par		plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	
humidification, le développement, le décapage			
ou le nettoyage des plaquettes à semi-			
conducteurs et des systèmes d'affichage à			
écran plat			
<u>1964</u>	1	<u>1964</u>	1
CA		CA	
<u>842490</u>	1	<u>901110</u>	32
US		AU	
<u>845390</u>	1	CA	
ML		CO	
<u>846620</u>	1	CZ	
US		EC	
<u>846630</u>	1	EL	
US		ES	
<u>846691</u>	1	HK	
US		IC	
<u>847990</u>	15	IN	
CZ		IO	
EC		IS	
ES		JA	
IS		KO	
JA		KY	
KO		LA	
KY		LI	
LA		MC	
LI		ML	
PO		MU	
RO		NO	
		NZ	
		PA	
		PH	
		PO	

RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
903141 1
US
**176 Microscopes pour la photomicrographie
pourvus d'appareillages spécifiquement
conçus pour la manipulation et le transport de
plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules**

1964 1
CA
901120 32

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
901190 1
MC
903141 1
US

**177 Parties et accessoires de microscopes
optiques stéréoscopiques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour la
manipulation et le transport de plaquettes à
semi-conducteurs ou de réticules**

1964 1
CA
901190 32
AU
CA
CO
CZ
EC
EL

ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
903190 2
LI
US

**178 Parties et accessoires de microscopes pour la
photomicrographie pourvus d'appareillages
spécifiquement conçus pour la manipulation et
le transport de plaquettes à semi-conducteurs
ou de réticules**

1964 1
CA
901190 32
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL

SW
TH
TU
903190 1
US

**179 Microscopes électroniques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour la
manipulation et le transport de plaquettes à
semi-conducteurs ou de réticules**

1964 1
CA
901210 32

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU

903180 1
US

**180 Parties et accessoires de microscopes
électroniques pourvus d'appareillages
spécifiquement conçus pour la manipulation et
le transport de plaquettes à semi-conducteurs
ou de réticules**

1964 1
CA
901290 32

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS

JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU

903190 1
US

**181 Masqueurs conçus pour la production de
masques et réticules à partir de substrats
recouverts d'une résine photosensible**

1964 1
CA
847989 4

IC
JA
MC
SW

854320 1
SI
854389 4

IC
IN
JA
MC

900610 12
CZ
EC

ES
IC
IS
KY

LA
LI
MC
RO

SL
TU
901041 5

IC
IN
JA
KO

MC
901042 5
IC

IN
JA
KO
MC

901049 5
IC

IN
JA
KO
MC
901710 1
CA
901720 29
AU
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SL
TH
TU
US

**182 Parties et accessoires de masqueurs conçus
pour la production de masques et réticules à
partir de substrats recouverts d'une résine
photosensible**

1964 1
CA
847990 4
IC
JA
MC
SW
854390 5
IC
IN
JA
MC
SI
900699 12
CZ
EC
ES
IC
IS
KY
LA
LI
MC
RO
SL
TU

901090 5
IC
IN
JA
KO
MC
901790 30
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SL
TH
TU
US

183 Parties de ces masqueurs

1964 1
CA
847990 4
IC
JA
MC
SW
854390 5
IC
IN
JA
MC
SI
901090 4
IN
JA
KO
MC
901190 1
IC
901790 30
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES

HK
IC
IN
IO
IS
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SL
TH
TU
US

191 Ordinateurs: machines automatiques de traitement de l'information aptes à 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

L'accord couvre les machines automatiques de traitement de l'information, qu'elles soient ou non aptes à recevoir et à traiter avec l'aide de l'unité centrale de traitement des signaux téléphoniques, des signaux de télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement. Les machines exécutant une fonction spécifique autre que le traitement de l'information ou incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou fonctionnant en association avec une telle machine et qui ne sont pas spécifiées dans l'Appendice A ou B ne sont pas couvertes par le présent accord.

8471 1
IO
847110 31
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK

IC
IN
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
TH
TU
US

847130 32

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
US

847140 2

CA
NZ

847141 31

AU
CO
CZ
EC
EL
ES

HK		IN	
IC		IS	
IN		JA	
IS		KO	
JA		KY	
KO		LA	
KY		LI	
LA		MC	
LI		ML	
MC		MU	
ML		NO	
MU		NZ	
NO		PA	
NZ		PH	
PA		PO	
PH		RO	
PO		SE	
RO		SI	
SE		SL	
SI		SW	
SL		TU	
SW		US	
TH		<u>847160</u>	11
TU		AU	
US		EL	
<u>847149</u>	31	IC	
AU		MC	
CA		MU	
CO		NO	
CZ		NZ	
EC		PA	
EL		PH	
ES		SE	
HK		SW	
IC		<u>847170</u>	9
IN		AU	
IS		IC	
JA		MC	
KO		MU	
KY		NO	
LA		NZ	
LI		PH	
MC		SE	
ML		SW	
MU		<u>847180</u>	10
NO		AU	
PA		IC	
PH		MC	
PO		MU	
RO		NO	
SE		NZ	
SI		PA	
SL		PH	
SW		SE	
TH		SW	
TU		<u>847190</u>	9
US		AU	
<u>847150</u>	30	IC	
AU		MC	
CA		MU	
CZ		NO	
EC		NZ	
EL		PA	
ES		PH	
HK		SE	
IC		<u>852190</u>	5

AU
 IC
 IS
 MC
 NZ
852812 9
 CZ
 IC
 IS
 KY
 LA
 MC
 RO
 SL
 TU
852813 9
 CZ
 IC
 IS
 KY
 LA
 MC
 RO
 SL
 TU
854389 12
 AU
 CZ
 IC
 IS
 KY
 LA
 LI
 MC
 NZ
 RO
 SL
 TU
**192 Amplificateurs électriques utilisés comme
 répéteurs dans des systèmes de téléphonie
 filaire relevant du présent accord, et leurs
 parties.**
851750 21
 AU
 CA
 CZ
 EC
 ES
 IC
 IN
 IS
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 NO
 NZ
 PO
 RO
 SI
 SL
 TH
 TU
851780 17
 CZ

EC
 ES
 IC
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 NO
 NZ
 RO
 SL
 TU
851790 9
 AU
 CA
 IC
 IN
 JA
 KO
 MC
 NO
 NZ
8518 1
 IO
851810 2
 CO
 MU
851821 1
 MU
851822 1
 MU
851829 2
 CO
 MU
851830 2
 CO
 MU
851840 11
 AU
 CA
 CO
 EL
 HK
 MU
 NZ
 PA
 PH
 SE
 US
851850 2
 CO
 MU
851890 9
 AU
 CA
 EL
 HK
 MU
 PA
 PH
 SE
 US

<u>854320</u>	1	IC	
NO		IN	
<u>854389</u>	2	IO	
CO		JA	
SW		KO	
<u>854390</u>	1	KY	
SW		LA	
193 Dispositifs d'affichage à écran plat (y compris dispositifs à cristaux liquides, à électroluminescence, à plasma, à fluorescence et autres) pour les produits relevant du présent accord, et leurs parties.		LI	
		MC	
		NO	
		NZ	
		PA	
		PO	
<u>842490</u>	1	RO	
KO		SI	
<u>847149</u>	7	SL	
AU		SW	
EL		TU	
HK		US	
IO		<u>847340</u>	1
KO		KO	
PH		<u>847350</u>	1
US		NO	
<u>847160</u>	28	<u>851790</u>	1
AU		HK	
CA		<u>852290</u>	1
CO		KO	
CZ		<u>852821</u>	3
EC		IC	
EL		JA	
ES		MC	
HK		<u>852822</u>	3
IC		IC	
IN		JA	
IO		MC	
JA		<u>852990</u>	3
KO		IC	
KY		JA	
LA		MC	
LI		<u>853120</u>	32
MC		AU	
NZ		CA	
PA		CO	
PH		CZ	
PO		EC	
RO		EL	
SE		ES	
SI		HK	
SL		IC	
SW		IN	
TU		IO	
US		IS	
<u>847310</u>	1	JA	
KO		KO	
<u>847321</u>	1	KY	
NO		LA	
<u>847329</u>	1	LI	
NO		MC	
<u>847330</u>	27	ML	
AU		NO	
CA		NZ	
CO		PA	
CZ		PH	
EC		PO	
EL		RO	
ES		SE	
HK			

SI
 SL
 SW
 TH
 TU
 US
853180 18
 AU
 CA
 CZ
 EC
 EL
 ES
 IN
 IS
 KY
 LA
 LI
 NO
 NZ
 RO
 SL
 SW
 TU
 US
853190 29
 AU
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 NO
 NZ
 PA
 PO
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TU
 US
854190 1
 MU
854389 6
 AU
 EL
 HK
 IO
 PH
 US
854390 8
 AU

EL
 HK
 IO
 KO
 PH
 SI
 US
854890 1
 CA
901320 4
 IC
 JA
 MC
 NO
901380 26
 AU
 CA
 CZ
 EC
 EL
 ES
 IC
 IN
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 NO
 NZ
 PA
 PO
 RO
 SE
 SL
 SW
 TU
 US
901390 26
 AU
 CA
 CZ
 EC
 EL
 ES
 IC
 IN
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 ML
 NO
 NZ
 PA
 PO
 RO
 SE
 SL
 SW

TU		LI	
US		MC	
<u>901790</u>	1	ML	
KO		NO	
194 Equipements de réseaux: appareils pour		NZ	
réseaux locaux (LAN) et grands réseaux		PH	
(WAN), y compris les produits destinés à être		PO	
utilisés exclusivement ou principalement pour		RO	
assurer l'interconnexion de machines		SE	
automatiques de traitement de l'information et		SL	
de leurs unités dans un réseau utilisé		TU	
principalement pour le partage de ressources,		<u>847170</u>	3
tel que unités de traitement central, unités de		CA	
mémoire et unités d'entrée ou de sortie - y		ML	
compris adaptateurs, installations nodales,		PH	
répéteurs de lignes, convertisseurs,		<u>847180</u>	15
concentrateurs, passerelles et routeurs, et		AU	
assemblage de circuits imprimés pouvant être		CA	
incorporés dans des machines automatiques		EL	
de traitement de l'information et leurs unités.		HK	
<u>847110</u>	2	IC	
CA		JA	
PH		MC	
<u>847130</u>	2	ML	
CA		MU	
PH		NO	
<u>847141</u>	2	NZ	
CA		PA	
PH		PH	
<u>847149</u>	5	SE	
CA		US	
EL		<u>847190</u>	4
PA		CA	
PH		IN	
US		IO	
<u>847150</u>	20	PH	
CA		<u>8473</u>	1
CZ		CO	
EC		<u>847330</u>	8
ES		AU	
IC		CA	
IS		IC	
KY		IN	
LA		JA	
LI		MC	
MC		NZ	
ML		SE	
NO		<u>851750</u>	19
PH		AU	
PO		CZ	
RO		EC	
SE		ES	
SI		IC	
SL		IS	
TH		JA	
TU		KO	
<u>847160</u>	20	KY	
AU		LA	
CA		LI	
CZ		MC	
EC		NZ	
ES		PH	
IC		PO	
IS		RO	
KY		SL	
LA		SW	

TU		AU	
<u>851780</u>	2	IC	
NO		JA	
SW		MC	
<u>851790</u>	1	NO	
SW		NZ	
195	Moniteurs: unités d'affichage de machines automatiques de traitement de l'information à tube à rayons cathodiques avec un pas de matrice inférieur à 0,4 mm ne pouvant pas recevoir ni traiter des signaux de télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement sans l'aide d'une unité centrale de traitement d'ordinateur, telle qu'elle est définie dans le présent accord. L'accord ne couvre donc pas les télévisions, y compris les télévisions à haute définition.	<u>854020</u>	6
<u>847149</u>	2	AU	
EL		IC	
US		JA	
<u>847160</u>	33	MC	
AU		NO	
CA		NZ	
CO		<u>854040</u>	6
CZ		AU	
EC		IC	
EL		JA	
ES		MC	
HK		NO	
IC		NZ	
IN		<u>854050</u>	6
IO		AU	
IS		IC	
JA		JA	
KO		MC	
KY		NO	
LA		NZ	
LI		<u>854060</u>	6
MC		AU	
ML		IC	
MU		JA	
NO		MC	
NZ		NO	
PA		NZ	
PH		196	Unités de mémoire à disques optiques pour machines automatiques de traitement de l'information (y compris unités de disques audionumériques (CD) et de vidéodisques (DVD)), avec ou sans possibilité d'écriture/enregistrement et de lecture sous leur propre enveloppe ou non.
PO		<u>847149</u>	1
RO		US	
SE		<u>847170</u>	32
SI		AU	
SL		CA	
SW		CO	
TH		CZ	
TU		EC	
US		ES	
<u>852821</u>	1	HK	
PA		IC	
<u>852822</u>	1	IN	
PA		IO	
<u>854011</u>	6	IS	
AU		JA	
IC		KO	
JA		KY	
MC		LA	
NO		LI	
NZ		MC	
<u>854012</u>	6	ML	
		MU	
		NO	
		NZ	
		PA	

PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
US
847190 2
CO
EL
847330 1
PA
852430 1
CO

197 Récepteurs de téléappel et leurs parties.

852510 6
AU
EL
IC
JA
MC
NZ
852520 9
AU
CO
EL
IC
JA
MC
NZ
PH
US
852719 3
CA
IC
JA
852790 31
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
KO
KY
LA
LI
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI

SL
SW
TH
TU
US
852910 5
AU
NZ
PA
PH
US
852990 26
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IS
JA
KO
KY
LA
LI
NO
NZ
PA
PH
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
853180 3
EL
PA
US
853190 4
EL
PA
PH
US

198 Traceurs, qu'il s'agisse d'unités d'entrée ou de sortie relevant de la position n° 8471 du SH ou de machines à dessiner ou à tracer relevant de la position n° 9017 du SH.

847149 2
EL
US
847150 6
IC
JA
MC
NO
SE
TH
847160 31
AU
CA
CO
CZ

EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IO
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 MC
 ML
 MU
 NO
 NZ
 PA
 PH
 PO
 RO
 SE
 SI
 SL
 SW
 TU
 US
847180 11
 CZ
 EC
 ES
 IS
 KY
 LA
 LI
 PO
 RO
 SL
 TU
847330 4
 IC
 JA
 MC
 NO
901000 1
 AU
901710 26
 AU
 CA
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 NO
 NZ
 PA

PO
 RO
 SE
 SL
 SW
 TU
 US
901720 26
 CA
 CO
 CZ
 EC
 EL
 ES
 HK
 IC
 IN
 IS
 JA
 KO
 KY
 LA
 LI
 MC
 NO
 NZ
 PA
 PH
 RO
 SE
 SI
 SL
 TU
 US

199 Assemblages de circuits imprimés pour les produits relevant du présent accord, y compris pour les connexions extérieures telles que les cartes conformes à la norme PCMCIA. Ces assemblages de circuits imprimés consistent en un ou plusieurs circuits imprimés relevant de la position n° 8534 comportant chacun un ou plusieurs éléments actifs, avec ou sans éléments passifs. Par éléments actifs, on entend les diodes, transistors et dispositifs semi-conducteurs analogues, qu'ils soient ou non photosensibles, relevant de la position n° 8541, et les circuits intégrés et micro-assemblages relevant de la position n° 8542.

1694 1
 CA
841990 3
 JA
 MC
 NO
842490 6
 IC
 JA
 KO
 MC
 ML
 NO
843139 3
 IC
 JA
 MC

<u>843149</u>	3	CA	
IC		CZ	
JA		EC	
MC		EL	
<u>8463</u>	1	ES	
IC		HK	
<u>846390</u>	2	IC	
JA		IN	
MC		IO	
<u>846691</u>	5	IS	
IC		JA	
JA		KO	
MC		KY	
ML		LA	
NO		LI	
<u>846692</u>	3	MC	
IC		ML	
JA		NO	
MC		NZ	
<u>846693</u>	5	PA	
IC		PH	
JA		PO	
MC		RO	
ML		SI	
NO		SL	
<u>846694</u>	3	SW	
IC		TU	
JA		US	
MC		<u>847329</u>	27
<u>847150</u>	9	AU	
AU		CZ	
CO		EC	
EL		EL	
HK		ES	
IO		HK	
KO		IC	
NZ		IN	
SW		IO	
US		IS	
<u>847180</u>	1	JA	
SW		KO	
<u>847310</u>	22	KY	
AU		LA	
CA		LI	
CZ		MC	
EC		ML	
EL		NO	
ES		NZ	
IC		PH	
IN		PO	
JA		RO	
KO		SI	
KY		SL	
LA		SW	
LI		TU	
MC		US	
NO		<u>847330</u>	31
PO		AU	
RO		CA	
SI		CO	
SL		CZ	
SW		EC	
TU		EL	
US		ES	
<u>847321</u>	29	HK	
AU		IC	

IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
847340 24
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
IC
IN
IO
JA
KO
KY
LA
LI
MC
NO
NZ
PO
RO
SI
SL
SW
TU
US
847350 30
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC

ML
NO
NZ
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
847990 5
IC
JA
MC
ML
NO
850440 6
AU
EL
HK
IO
KO
US
850490 23
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
IC
IN
JA
KO
KY
LA
LI
MC
NO
NZ
PO
RO
SI
SL
SW
TU
US
851440 1
MU
851450 1
MU
851490 5
IC
JA
MC
ML
NO
851750 13
AU
EL
HK
IC
IO
IS

KO
MC
ML
NO
NZ
PO
US
851780 10
CZ
EC
ES
KO
KY
LA
PO
RO
SL
TU
851790 28
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
NO
NZ
PH
PO
RO
SI
SL
SW
TU
US
851890 11
AU
EL
IN
JA
MC
NO
NZ
PA
PH
SI
US
852020 5
AU
HK
IO
NZ
US
852290 24

AU
CA
CZ
EC
EL
ES
IC
IN
JA
KO
KY
LA
LI
MC
NO
NZ
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
852812 11
CZ
EC
ES
IC
KY
LA
LI
MC
RO
SL
TU
852910 1
CA
852990 27
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
NO
NZ
PO
RO
SI
SL
SW
TU
US

<u>853120</u>	1	MU	
AU		PA	
<u>853180</u>	1	<u>854389</u>	3
AU		IC	
<u>853190</u>	25	MC	
AU		NO	
CA		<u>854390</u>	27
CZ		AU	
EC		CA	
EL		CZ	
ES		EC	
HK		EL	
IN		ES	
IO		HK	
JA		IC	
KO		IN	
KY		IO	
LA		JA	
LI		KO	
NO		KY	
NZ		LA	
PA		LI	
PH		MC	
PO		ML	
RO		NO	
SI		NZ	
SL		PH	
SW		PO	
TU		RO	
US		SI	
<u>8534</u>	1	SL	
TH		SW	
<u>853400</u>	1	TU	
PA		US	
<u>853890</u>	8	<u>854890</u>	12
AU		CZ	
EL		EC	
IN		ES	
NO		KY	
NZ		LA	
PA		LI	
SI		MC	
US		NO	
<u>854190</u>	1	PO	
CA		RO	
<u>854212</u>	2	SL	
MU		TU	
PA		<u>900990</u>	16
<u>854213</u>	2	AU	
MU		EL	
PA		HK	
<u>854214</u>	2	IC	
MU		IN	
PA		IO	
<u>854219</u>	2	JA	
MU		KO	
PA		MC	
<u>854230</u>	2	ML	
MU		NO	
PA		NZ	
<u>854240</u>	1	PH	
PA		SI	
<u>854250</u>	1	SW	
PA		US	
<u>854290</u>	3	<u>901090</u>	7
CA		CA	

IC		PO	
JA		RO	
MC		SI	
ML		SL	
NO		SW	
SW		TU	
<u>901190</u>	5	US	
CA		<u>902790</u>	26
IC		AU	
JA		CA	
MC		CZ	
NO		EC	
<u>901290</u>	6	EL	
CA		ES	
IC		HK	
JA		IC	
MC		IN	
NO		IO	
SW		JA	
<u>901390</u>	12	KO	
AU		KY	
CA		LA	
EL		LI	
IC		MC	
IN		ML	
JA		NO	
KO		NZ	
MC		PH	
NO		RO	
NZ		SI	
SI		SL	
US		SW	
<u>901790</u>	13	TU	
AU		US	
CA		<u>903090</u>	26
HK		AU	
IC		CA	
IN		CZ	
JA		EC	
KO		ES	
MC		HK	
NO		IC	
NZ		IN	
PH		IO	
SI		JA	
US		KO	
<u>902690</u>	26	KY	
AU		LA	
CA		LI	
CZ		MC	
EC		ML	
EL		NO	
ES		NZ	
HK		PH	
IC		PO	
IN		RO	
IO		SI	
JA		SL	
KO		SW	
KY		TU	
LA		US	
MC		<u>903190</u>	15
ML		AU	
NO		CA	
NZ		HK	
PH		IC	

IN
IO
JA
KO
MC
ML
NO
NZ
PH
SW
US

200 Téléprojecteurs à écran plat utilisés avec des machines automatiques de traitement de l'information qui peuvent afficher des informations numériques produites par l'unité centrale de traitement.

847149 3

EL
PA
US
847160 31

AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
US
847180 1
CO
852540 1
IO
852830 15
CA
CZ
EC
ES
IC
IS
KY
LA
LI

MC
NO
RO
SI
SL
TU
853120 2
IS
PO
853180 10
CZ
EC
ES
IS
KY
LA
LI
RO
SL
TU
854389 1
PH

201 Unités de mémoire de format spécifique, y compris les supports d'information pour machines de traitement automatique de l'information, avec ou sans support amovible, de type magnétique, optique ou autre, y compris les unités de disques à cartouches Bernoulli Box, Syquest ou Zipdrive.

847110 1
MU
847130 1
MU
847141 1
MU
847149 8
CO
EL
IO
KO
MU
PH
SW
US
847150 2
MU
SW
847160 6
EL
IC
MC
MU
NO
SE
847170 33
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO

IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PA
PH
PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
US
847180 3
MU
PH
SW
847190 1
MU
847330 2
PA
PH
852311 3
CA
ML
MU
852312 4
CA
ML
MU
SW
852313 3
CA
ML
MU
852320 29
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ

PA
PH
PO
RO
SI
SL
TU
US
852330 3
EL
MU
PA
852390 28
AU
CA
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
JA
KO
KY
LA
LI
MC
ML
MU
NO
NZ
PH
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
852410 1
MU
852431 29
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
JA
KO
KY
LA
LI
MC
MU
NO
NZ
PA
PH

RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
852432 1
MU
852439 28
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
JA
KO
KY
LA
LI
MC
MU
NO
NZ
PA
PH
RO
SI
SL
SW
TU
US
852440 13
CA
CZ
EC
ES
IN
IS
KY
LA
LI
MU
RO
SL
TU
852451 1
MU
852452 1
MU
852453 1
MU
852460 1
MU
852491 31
AU
CA
CO
CZ
EC

EL
ES
HK
IC
IN
IO
IS
JA
KO
KY
LA
LA
LI
MC
MU
NO
NZ
PA
PH
RO
SE
SI
SL
SW
TU
US
852499 28
AU
CA
CO
CZ
EC
EL
ES
HK
IC
IN
IO
JA
KO
KY
LA
LI
MC
MU
NO
NZ
PA
PH
RO
SI
SL
SW
TU
US
854212 1
PA
854250 1
PA
854290 1
PA

202 Kits de mise à niveau multimédia pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou des microphones ainsi qu'un assemblage de circuits imprimés permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter des signaux audio (cartes son).

847170 1

CA

847180 3

AU

NZ

PH

847190 2

CO

IO

847330 18

CA

EL

HK

IC

IN

JA

KO

MC

ML

MU

NO

PA

PH

SE

SI

SW

TH

US

851750 3

PA

PH

US

851810 5

IC

JA

MC

NO

SE

851821 4

IC

JA

MC

NO

851822 4

IC

JA

MC

NO

851829 5

IC

JA

MC

NO

SE

851830 1

IC

851850 3

CO

EL

PA

851890 6

AU

IC

JA

MC

NO

NZ

852499 3

CO

EL

PA

8543 1

CO

854389 16

CZ

EC

EL

ES

IC

IS

KY

LA

LI

MC

NO

PA

PO

RO

SL

TU

203 Modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d'accès à Internet et ayant une fonction d'échange interactif d'informations.

847141 2

CO

EL

847190 1

IO

851750 31

AU

CA

CO

CZ

EC

EL

ES

HK

IC

IN

IS

KO

KY

LA

LI

MC

ML

MU

NO

NZ

PA

PH

PO
RO
SE
SI
SL
SW
TH
TU
US
851780 14
CZ
EC
ES
IC
JA
KY
LA
LI
MC
NO
NZ
RO
SL
TU
852510 3
CO
EL
US
852520 17
AU
CZ
EC
ES
IC
JA
KY
LA
LI
MC
NZ
PA
PH
RO
SE
SL
TU
852812 3
IC
MC
US
854389 1
IS